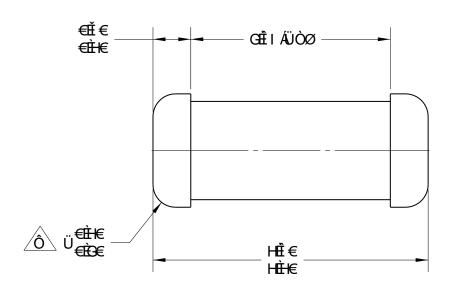
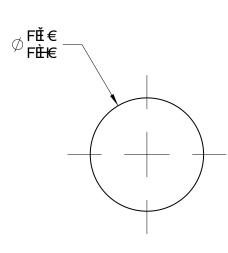
	ÚΦWΦΧÓÜ				
ÞÓÜ	ÖÒÙÔÜŴVWÞ	ÖŒVÒ	ÓŸ Ð ŒÚÚ ©		
Œ	ÜÒŠÒŒÙÒÖÁ/UÆÖÔÔ	ď ÞUXŒ€Í	ÓT Ü		
F	ÜÒT UXÒÁÙQYÒÆUÕULÁNÚÖŒVÒÖÆPUVÒÙ	HFRNŠŒ€Ì	PŸŒÞÕÐŴZPUW		





ÞUVÒÙKÁNÞŠÒÙÙÁJVPÒÜY QÙÒÁJÚÒÔQXQÒÖ

MÁQEMÁJCEÔS CEÑÖÁĴVCEÞÖCEÏÖÁÜÒØÒÜÒÞÔÒKÁÁ
RÒÖÒÔÁÖU ÉEFHÉÐKCEÏQEVQJÞÁDEÔÈ

MÁODMÁCEŠŠÁÖQT ÒÞÙQJÞÙÁDEÜÒÁQÞÁT GŠŠQT ÒVÒÜÙÈ

ÁÁÔÔÔUÜÞÒÜÁÜCEÖQNÙÁQÚÁJÚVQJÞŒSÈ

MÄÖDMÄÖÜCEY QÞŐÁØCŠÒÁÞCET ÒKÂĴUÖÌ€CE ÜÒX€F

ŒÚÚÜUXŒŠÙ	ÖV Z OÖ			
^{ÖÜŒY ÞK} ÓU ÓU ŸÁT ŒŠÖU	HFRVIŠ€Ì	FAIRCHILD		
^{ÔPÔÔSÔÔK} PÒÞÜŸÆŸŒÞÕ		SEMICONDUCTOR™		
œúúūuxòōk ÓŸÁPWŒĐÕ		GÁVÒÜT OÞOBŠÉÁÙUÖÉÌ €Ê		
ŒÚÚUXÒŎK PUY ŒÜÖÁŒŠŠÒÞ		RÒÖÒÔÁÖU ËÐFHOÐÊÐ ÞÞÆÐ ÒŠØ		
ÚÚURÓÓVQUÞ ŽI TÁ		UÓŒÓ ÚŒÓ OUŒ ®OÐWTÓŒÚ FÆF ÞEÐE T SVËÚUÖÌ €Œ F		
Q-ÔP		ØUÜTÖÜŠŸK ÞÆŒ ÙPÒÒVÁK FÁUØÁF		